



ДЕРЖАВНЕ  
ПАТЕНТНЕ  
ВІДОМСТВО

УКРАЇНА

(19) UA (11) 23706 (13) A

(51) 6 В 01 J 19/08

## ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

без проведення експертизи по суті  
на підставі Постанови Верховної Ради України  
№ 3769-XII від 23.XII. 1993 р.

Публікується  
в редакції заявитика

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ЙОДИДУ ЦЕЗІЮ

1

- (21) 96114247
- (22) 18.11.96
- (24) 16.06.98
- (46) 31.08.98. Бюл. № 4
- (47) 16.06.98
- (72) Бондаренко Станіслав Костянтинович, Ковальова Людмила Василівна, Кудін Олександр Михайлович, Сумін Валентин Іванович
- (73) СП "Амкрист - Ейч, Лтд."

(57) Способ получения монокристаллов йодида цезия, включающий загрузку исход-

2

ного сырья в тигель, его нагрев, обработку расплава газообразным галогеном и последующую кристаллизацию, отличаящуюся тем, что перед обработкой расплава галогеном поверхностный слой расплава кристаллизуют, в расплав вводят металлический йод в количестве 0,03–0,10% от массы йодида цезия, выдерживают в течение 0,5–1,0 часа, после чего кристаллический слой расплавляют, пары йода и продукты его взаимодействия с расплавом откачивают, а выращивание кристалла проводят в инертной атмосфере.

Изобретение относится к технологии выращивания монокристаллов и может быть использовано при получении высокочистых щелочно-галоидных кристаллов, применяемых, в частности, для изготовления сцинтилляционных детекторов рентгеновского и гамма-излучения в ядерной физике и физике высоких энергий.

Особенно большой интерес для этих целей представляют сцинтилляторы, имеющие короткое время высвечивания (десятки нс), высокие световой выход и плотность, что позволяет регистрировать потоки гамма-квантов высокой интенсивности, улучшать временное разрешение детекторов и значительно расширяет сферу их применения.

Одним из таких сцинтилляторов является неактивированный йодид цезия. Однако

интенсивность быстрых сцинтилляций йодида цезия в значительной степени зависит от способа получения кристалла [N.V. Shiran, T.A. Charkina, et al. "Radiation damage and afterglow of fast CsI-type Scintillators", "Nucl. Tracks. Meas.", 1993, Vol. 21, № 1, p. 107–108]. При этом основными характеристиками, по которым проводят сравнения, являются световой выход сцинтилляционных детекторов размером  $\varnothing 50 \times 250$  мм, коэффициент логгирования на длине волны 310 нм, характерной для излучения быстрых сцинтилляций, а также отношение интенсивности быстрого компонента к суммарной интенсивности сцинтилляций ( $I_f/I_t$ ) при облучении источником гамма-излучения  $^{137}\text{Cs}$  с  $E_\alpha = 662$  кэВ, где  $I_f$  – интенсивность компонентов с временем затухания  $\tau_f < 100$  нс, а  $I_t$  – интенсивность компонентов с  $\tau_t < 1$  мкс.

(19) UA (11) 23706 (13) A